

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：葉昭蘭

電話：03-5913751

E-mail：JLYeh@itri.org.tw



1140010052010

110202 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會(TEEIA)

發文日期：中華民國 114 年 06 月 02 日

發文字號：工研轉字第 1140010052 號

速別：普通件

密等：無

附件：無

主旨：本院擬舉辦「114 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利讓與暨專屬授權案」公開招標活動，敬請產業界把握機會參與本次推廣活動或轉知產業界相關廠商，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「114 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利讓與暨專屬授權案」（22 案 44 件專利）之公開招標活動。

二、本案件標的共分為三個類別：

（一）雷射技術：12 案 23 件；

（二）積層製造技術：7 案 16 件；

（三）資訊與通訊技術：3 案 5 件；

三、投標廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案件截標日為民國（下同）114 年 6 月 25 日，開標包含初審（114 年 7 月 2 日）及複審（決標日為 114 年 7 月 9 日），投標廠商通過初審後，始可進入複審。請可進入複審之投標廠商依本院通知之時間及地點進行複

審。

(二) 有關本活動詳細資訊及標的，請上網搜尋：「工業技術研究院-公告-專利移轉及研發成果-114 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利讓與暨專屬授權案」或上官網(www.itri.org.tw)查詢本案件資訊。

(三) 公開說明會資訊：

1、舉辦時間：114 年 6 月 17 日 14 時舉辦。

2、舉辦地點：採取線上方式辦理。

3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 6 月 16 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案件聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「114 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利讓與暨專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 114 年 6 月 16 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 葉小姐

電話：(03) 591-3751

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：jlyeh@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會(TEEIA)

院長



依本院權責劃分規定授權業務主管決行